MAGNETORESISTANCE EFFECT TYPE MAGNETIC HEAD

Publication number: JP2002074620 (A)

Publication date: 2002-03-15

Inventor(s): AJIKI MASARU; ISHII TAKESHI
Applicant(s): MITSUMI ELECTRIC CO

- international: G01R33/09; G11B5/39; H01F10/16; H01L43/08; G01R33/06; G11B5/39; H01F10/12; H01L43/08; (IPC1-7): G11B5/39; G01R33/09; H01F10/16; H01L43/08

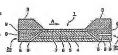
- European: Application number: JP20000256716 20000828

Priority number(s): JP20000256716 20000828

Abstract of JP 2002074620 (A) PROBLEM TO BE SOLVED: To apply a desired

Classification

magnetic field to a MR element by means of a pair of Co based magnetic domain controlling films. SOLUTION: A magnetoresistance effect type magnetic head is provided with a magneto resistance effect film (a FeNI layer) 6 showing a magneto- resistance effect by which the change of an external magnetic field is sensed as the change of electric resistance to a sense current and the Co based magnetic domain controlling films 2a and 2b positioned in the both ends of the magneto resistance effect film 6 and consisting of base layers 8 and Co based magnet films 9 which are repetitively laminated and the Co based magnetic domain controlling films 2a and 2b apply magnetization in an intra-surface direction (direction 9 of an arrow A) to the magneto-resistance effect film 6. The MR haad is capable of preventing Barkhausen noise and obtaining satisfactory reproducing output without disturbing a reproducing waveform.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

四公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-74620 (P2002-74620A)

(43)公開日 平成14年3月15日(2002.3.15)

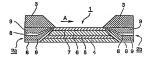
(51) Int.Cl.7	識別配号	FI	テーマコート*(参考)
G11B 5/39		G11B 5/39	2G017
G01R 33/09		H01F 10/16	5D034
H01F 10/16		HO1L 43/08	B 5E049
H01L 43/08			Z
		G01R 33/06	R
		審査請求 未請求 請求項の数2	OL (全 5 頁)
(21)出顧番号	特額2000-256716(P2000-256716)	(71) 出版人 000006220	
		ミツミ電機株式会社	
(22) 出版日	平成12年8月28日(2000.8.28)	東京都護布市国領町8	『目8番地?
		(72)発明者 安食 賢	
		山形県山形市立谷川1	『目1059番地の5
		山形ミツミ株式会社内	
		(7%)発明者 石井 剛	
		山形県山形市立谷川1	『月1059番地の 5
		山形ミツミ株式会社内	
		Fターム(参考) 20017 AA01 AC09	AD55 AD63 AD65
		5D034 BA03 BA12	CA04 CA08
		5E049 AA04 AC05	BA01 BA12 CB01
		CC08 DB02	

(54) [発明の名称] 磁気抵抗効果型磁気ヘッド

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 一対のCo系磁区制御膜がMR素子に対して 所望の磁界を印加する。

【解決手限】 センス電流の印加により外部磁界の変化を電気抵抗を変化させる磁気抵抗効果を示す磁気抵抗効 果限 「Fe Ni 用β 6と、上部磁気抵抗効果を示す磁気抵抗効 環度 「Fe Ni 用β 6と、上部磁気抵抗効果を示す磁気抵抗効 返し根間されてなるこの系磁反動制膜2a、2bを備 表したの系磁反動制膜2a、2bが上部磁気抵抗効 果膜6に対して面付方向(矢印A方向)の磁化を印加する。このMRへッドは、バルクハウゼンノイズを防止する。ことができ、再生波形が乱れることなく良好な再生出 力を得ることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 外部磁界の変化をセンス電流に対する電 気抵抗変化として感知する磁気抵抗効果を示す磁気抵抗 効果膜と、

上記磁気抵抗効果膜の両端に位置するとともに下地層と Co系磁石膜とが繰り返し積層されてなるCo系磁区制 循膜とを備え

上記Co系磁区制御膜は、上記磁気抵抗効果膜に対して 面内方向の磁化を印加することを特徴とする磁気抵抗効 果型磁気ヘッド。

【請求項2】 上記磁気抵抗効果限は、磁気分離層を介 して軟盤性脱と積層されたものであることを特徴とする 請求項 1記載の磁気抵抗効果型磁気ヘッド。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感磁素子として磁 気抵抗効果素子を育するとともに、この磁気抵抗効果素 子を信対して面内方向の磁界を印加する一対のこの系磁区 制御服を有する磁気抵抗効果型磁気へッドに関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、磁気ヘッドとしては、感磁素 そとして磁気低抗効果素子(以下、MR素子と呼ぶ)を 有する磁気低抗効果型磁気ヘッド(以下、MRへ外と 呼ぶ)が知られている。このMRへッドは、外部磁果が 存在するとMR素子の抵抗値が変化し、MR素子の抵抗 変化を電圧変化として感知することによって、当該外部 解果を動性さる。

[0003] MR楽子としては、異方性歴気紙が効果を 亦す AMR楽子や、スピンパルブ型楽子(8 v 楽子)等 に代接される巨大磁気抵抗効果を示すのMR楽子が知ら れている。これらいずいのMR楽子においても、外部版 界の変化に対する抵突が小磁等を表すことが収まし い。言い娘えると、外部選邦の変化に対する抵抗が線形 変化することによって、MRへッドとしては、優れた感 度で外部選昇を発動するととが守るのである。

【0004】ここで、従来のMRハッドの一構成例を図 4に示す。図4に示すように、MRハッドは、MR素子 100と、MR素子100の長手方向に配きれた一対の Co系配区時期膜101と、Co系配区時期膜101上 に配設された海体102とを有している。MR素子110 0は、SAL (Soft-Adjacent-Layer)パイア2届10 3と、Ta中間周104と、FeN1周105と保護期 106とがこの間で情層されてなる。一対のCo系ので 期間度101は、磁気異方性を制算するためにそれぞれ Cr下時間105とに形成されており、図4中欠印aで 示す方向に展界を発生する。

【0005】このように構成されたMRへッドでは、S ALバイアス層103からのバイアス磁界をMR業子1 00に印加している。MR業子は、このバイアス磁界が 印加されることによって、外部磁界に対する抵抗変化を 線形動作させることができる。

【0006】また、MRペッドにおいては、MR素予1 のにおけるFeNi肩105が複数の磁度を有するよう うな場合、磁型の移動に起因するノイズ(バルクハウゼ ンノイズ)が発生する。このため、MRペッドにおいて は、一対のCo系磁区制制度101 同に、図4やアンイス で示う方向にバイブス磁界を印加して、MR素予100 のFeNi層105を単磁度化するようにしていた。 【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このようなMRへッドでは、一対のこの系磁区制制膜101間 に所望の展界を発生させることができない場合があり、 上述したノイズが大きな問題となっていた。すなわち、従来のMRへッドには、MR業子100のFeNi層1 05を単磁区化することができず、S/Nが低いといった問題があった。

【0008】そこで、本発明は、上述したような実状に 鑑みてなされたものであり、一対のこの系磁医制御膜が RR素子に対して所述の磁界を印加することのできるM Rペッドを提供することを目的としている。

[0009]

【課題を解決するための手段】上述した目的を速度する ために、本売明者が鋭意物計した結果、Cの 系磁区制制 脱が和、第ネの厚外に防じて厚限となるため、当該Cの 系磁区制制制における MR 条千面内方向の異方性が低で し、MR 第千に対して所望の磁界を印加することができ ないといった知見を得て、Cの 系磁区制制度の概算を制 請することによって磁気情性を具好に制制することが可 能であることを見出し、本売制を完成するになった。

限じめることを点面し、水平明や完加。のに至って。 「0010] すなわち、木字明に係る磁気抵抗効果型磁 気へッドは、外部磁界の変化をセンス電流に対する電気 抵抗変化として吸加する磁気低抗効果を示する弧気が 果酸と、上配磁気低抗効果肌の両端に位置するとともに 下地程とこの系能石限とが能り返し相信されてなるこの 蒸塩活効果度を得え、上配で、系配図制御駅から 気能抗効果服に対けて面内方向の磁化を印加することを 非粉でよるのでかる。

【0011】以上のように構成された本発明に係る磁気 抵抗効果型磁気ヘッドは、Co系磁区制的順差、下地層 CCの系磁石限な機等と基準管された構成とかっている。ここで、Co系磁石限は、膜厚が増加するに従って 垂直方向の異方性が増大し、磁気抵抗効果限面門方方向効果 型磁気ヘッドでは、Co系磁石限とで、Magnaでは、Coが しているため、個々のCo系磁石限は磁波抵抗効果限の 両方向に大きを異方性を有して所型の磁界を可加する ことができる。したがって、この磁気低抗効果型磁気ヘッドにおいては、磁気抵抗効果膜の 、ドルいては、磁気抵抗効果関の磁区を良好に制勢することができる。したがって、この磁気低抗効果関の ことができる。したがって、この磁気低抗効果型磁気ヘ ッドにおいては、磁気抵抗効果関の磁区を良好に制勢することができる。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る磁気抵抗効果 型磁気へッドの好適な実施の形態を図而を参照して詳細 に部明する

【0013】本売明注。油用した磁気組成効果理磁気へッド(以下、MRへッドと呼ば)は、回に示すように、 外部極男を検出する磁気組成効果禁予1(以下、MR業 子1と呼ば)と、MR業予1の長手方向の理循紙に当該 MR業予1を挟み込むように軽数された一列のこ 返し割削限2a、2bと、一列のCo系磁区制削限2a、 2b上に配数され、MR業予1にセンス電流を供給する 解体3とを備えている。

【0014】MR業子1は、図示しないセラミック基板上の陰極風上に、SAL/バイアス層4、低気分離用5、Pe N1 1層 6次保護周7が隔度されてなる。SALバイアス層4は、例えば、Co Zr M の等の敏磁性肌からなりFe N1 層では、例えば、Co Zr M の等の敏磁性肌からなりをN1 層では、例えば、アンル・アルミナ等の酸化物等の比較的高い比低就を有する材料からなり、強体3トからのセンス電流がSAL/バイア温をは分がするのを防ぐための層である。Fe N1 層には、外部磁界の変化に応じてセンス電流に対する電気低抗を変化させる磁気が効果能を有っる而である。保護アは、仮えば、タンタル、アルミナ等の酸化物等の材料からなり、Fe N1 層の配化を防止するとともに不測の磁光がFe N1 層の配化を防止するとともに不測の磁光がFe N1 層の配化を防止すると

[0015]また、このMRへッドにおいて、Co系磁 区制制度2a、2bは、下地間8及びco系域石間9が 続り返し間層されてなる、下地間8は、例えば、Crか ななりこの系磁石間9の触気属方性を、MR素子1の面 内方法に誘導させるための間である。また、Co系面 間9は、例えば、CoPt、CoCrPt等からなり、 下地間の時期により図1中Aで示す方向に磁界を発生 させる間である。

(20016) Cの 系版区斜即限2 a、2 bは、下地層 及びCの系版石層 9 が繰り返し積層されている。Cの系 低石層の原本が4、40 nmである。具体的は、MR業 そ10 馬みが80 nm程度である場合、下地層8の厚み を10 nm及びCの系版石層9の厚みを40 nmとして、それぞん2 mp・方様間が3 aた、MR業等10 の厚みが12 0 nm程度である場合、下地層8の厚みを10 nm及びCの系能石屑9の原みを20 nmとして、それぞれる順等が開始する。

[0017] このように構成されたMRへッドでは、一 対のCの系延区削削度2 a、2 b間に生しる歴界がMR 来子1に中加された状態で、MR来子1が外部鑑界を検 出する。このとき、MR来子1に対しては、一対の導体 3から一定の応流(センス電流)が供給される。MR来 子1は、外部選界が加されると、センス電流に対する 抵抗値を変化させる。したがって、MRへッドでは、M R番子1の抵抗恐化を、センス電流の正正変化としてを 加することができ、外部鑑界を検出することができる。 【0018】このとき、一類のC。系磁区側側膜2a。 2bにおいて、下地層8は、C。系磁区側側膜2a。 2bにおいて、下地層8は、C。系磁区側側膜2a。 移上机下後1mの内方向と平行な方向とするように側 側している。また。一対のC。系磁石層9が織り弦と所 層されているため、単一のC。系磁石層9が構りなして 層されているため、単一のC。系磁石層9が構りなでいる。 【0019】このため、C。系磁石層9は、M来等子1 (回19】このため、C。系磁石層10は、M来等子1 の面内方向と平行な方向における残留部化(Mr)及び 保磁力(Hc)が低れた値を示す。ここで、C。系磁石 層9の房みと残電化(Mr)との関係を図2に示し、C。系磁石層9の原みと残電化(Mr)との関係を図2に示し、C。系磁石層9の原みと保磁力(Hc)との関係を図3 に示す。

【0020】これら周2及び周3から明らかなように、 Cの系磁石層9は、関厚が弱いほど、面内方向に低化な 残部磁化(Mr)及び保磁力(He)を示している。特 に、Cの系磁石間9の厚みが40nm以下である場合に は、飛館催化(Mr)及び保磁力(He)が顕常に応し ていることが解る。なお、上配Cの系磁石間9の厚みが 40nmであると配戴しましたが、Cの系磁石間9の厚 かが50nmであっても効果が発きれます。

[0021]このように、このMRヘッドでは、Co系 磁石膜9の厚みを小とすることができるため、優れた残 留磁化 (Mr) 及び保磁力 (Hc) を連成することができるため、優別 1中A で示す方向の磁界を良好に発生させることができる。

[0022] このため、このMRへッドでは、一対のC の系磁区制制限2a、2b間に生する磁界によって、M R素子1におけるFe N I 居6を確実に単磁反化することができる。したがって、このMRへッドは、パルクハウセンノイズを防止することができ、再生波形が乱れることなく良好を再生出力を得ることができる。したがって、このMRへッドは、非常に優れたS/Nを示すものレカエ

【0023】これに対して、Co系組及制削原2a。2 bを単局のCo系磁石限から構成した場合。Co系磁石 限の得みが増加するため、図2及び図3にも示したよう に、面有方向の発度磁化(Mr)及び保配力(Hc)が 劣化してしまう。これは、Co系磁区制制限2a。2 bがMR業子1の整直方向と平行な方向に磁気策力性を示 すこととなるため、FeN1用6を単級区することが 困難となる。比がかて、Co系磁区制制度2a。2 bを単級にすることが 日報となる。比がかて、Co系磁区制度3を2 としたがある。というでは 大してしまい、優れたS/Nを達成することができない のである。

[0024]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に 係る磁気抵抗効果型磁気ヘッドは、Co系磁区制御膜を 下地層とCo系磁石層とを繰り返し積層してなるため、 磁気抵抗効果膜を単磁区化するための磁界を確実に生じ させることができる。このため、この磁気抵抗効果型磁 気ヘッドは、ノイズの発生を防止することができ、図ぐ れたS/Nを実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るMRヘッドの要部断面図である。 【図2】Co系磁石膜(CoCrPt)の厚みと残留磁 化 (Mr) との関係を示す特性図である。

【図3】Co系磁石膜(CoCrPt)の厚みと保磁力 【図1】

(Hc)との関係を示す特性図である。

【図4】従来の磁気ヘッドの要部断面図である。 【符号の説明】 1

MR素子

2a, 2b Co系磁区制御膜層

3 導体

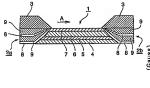
4 SALバイアス層 5 磁気分離層

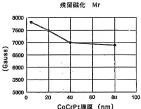
6 FeNi層

7 保護層

8 下地層 Co系磁石層

[図2]





【図3】

